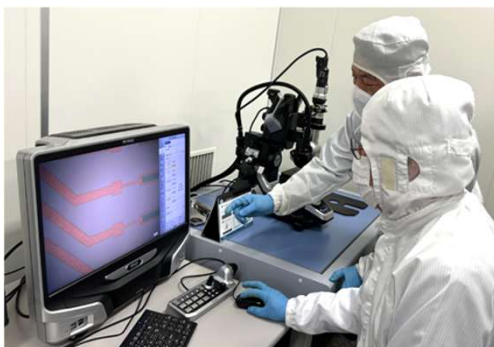


公開講座「半導体後工程の基礎」受講者の皆様へ

福岡超集積半導体ソリューションセンター

体験見学会 を開催します！

ふくおかISTが運営する「福岡超集積半導体ソリューションセンター」のクリーンルームに入室し、研究開発用設備の見学やサンプルの観察・測定を体験します。



開催 2026年6月12日(金)

時間 ① 9:30~12:30
② 13:30~16:30

場所 (公財)福岡県産業・科学技術振興財団
福岡超集積半導体ソリューションセンター
福岡県糸島市東1963-4 【電話】092-331-8510

受講料 無料

定員 ① 6名 ② 6名

内容 センター概要紹介、座学「クリーンルームとは!?!、微細再配線工程・装置」、プリント基板・めっき工程・実装エリアなどの見学、クリーンルーム内での体験見学

参加条件 公開講座「半導体後工程の基礎」(2026年5月19日開催)の受講者

申込方法 5/19講座終了後、アンケートの「申し込みフォーム」からエントリーをお願いします。
※切5/20 → 申込多数の場合は抽選とさせていただきます。抽選結果は5/28までにe-mailにてお知らせします。

アクセス 【電車】地下鉄空港線福岡空港駅、博多駅、天神駅(姪浜・唐津方面)から筑前前原駅下車後、タクシーで10分
【バス】博多バスターミナルから昭和バス「いと・しま号」利用、産業団地前下車後、徒歩15分
【車】福岡都市高速・西九州自動車道利用、前原I.C下車すぐ



本講座に関するお問合せは下記までお願いいたします。
e-mail : reskilling_contact@ist.or.jp TEL 092-822-1550

公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団
福岡半導体リスキリングセンター 事務局